



用于高真空中分析固体样品的快速进样装置

文献类型: 专利

作者 方黎¹; 顾学军¹; 郑海洋¹; 顾学军¹

发表日期 2002

专利国别 中国

专利号 cn2533463

专利类型 实用新型

权利人 中国科学院安徽光学精密机械研究所

是否PCT专利 是

公开日期 2009-10-20; 2011-07-13

申请日期 2001

语种 中文

专利申请号 cn01273054

源URL [http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/970]

专题 合肥物质科学研究院_中科院安徽光学精密机械研究所

推荐引用方式 方黎,顾学军,郑海洋,等. 用于高真空中分析固体样品的快速进样装置, 用于高真空中分析固体样品的快速进样装置.

GB/T 7714 cn2533463. 2002-01-01.

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
351	106	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。